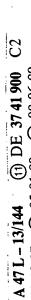
JP

Yamazaki Corp.



(49 08.06.89) **@** 05.01.89 10.12.87

17.06.87 JP P 62-151772

Mop mit Ausdrückeinrichtung

Yamazaki Corp., Osaka, JP

Niebuhr, H., Dipl.-Phys. Dr.phil.habil., @ Moll, W., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., 8000 München; Delfs, K., Dipl.-Ing.; Mengdehl, U., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; 2000 Hamburg; Glawe, U., Dipl.-Phys.

Dr.rer.nat., Pat.-Anwälte, 8000 München Kazuo; Keiko, Yasuaki Nakamura, (2)

Osaka, JP

DE - PS 2455637 (3)

stellung der Hülsenhälften und damit der Abstand 1. Mop oder dgl. Wischgerät mit Ausdrückvorrichtung für den Wischteil, bestehend aus einer auf dem Stiel des Wischgerätes verschiebbar gelagerten Hülse und zwei am unteren Ende der Hülse in nach zen, die beim Verschieben der Hülse nach unten am Wischteil beidseitig zur Anlage kommen und durch Ansteigen in ihren Führungen einen zunehmenden gegeinander spreizbare Hülsenhälften aufweist, an denen je eine Walze (13, 13') gelagert ist, und daß an der Außenseite der Hülse (4) ein Kleinmring (9) gelagert ist, durch dessen Verstellung die Spreiz-Anspreßdruck auf den Wischteil ausüben, dadurch oben konvergierenden Führungen gelagerten Wal gekennzeichnet, daß die Hillse (4) zwei elastisch der Walzen (13, 13') veränderbar ist **(b)**

